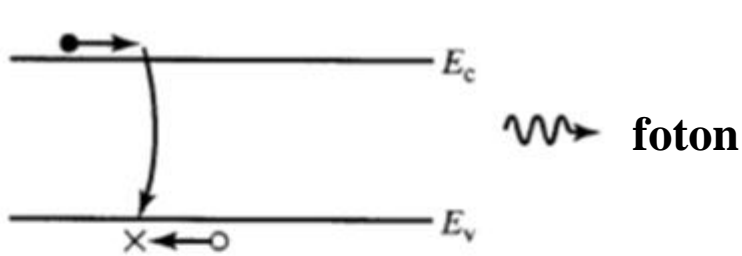


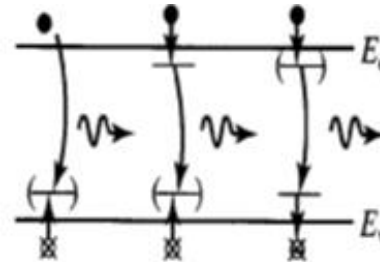
Wykład VII

- 1. Rekombinacja**
- 2. Nośniki nadmiarowe w półprzewodnikach**
- 3. Rekombinacja bezpośrednia i pośrednia**

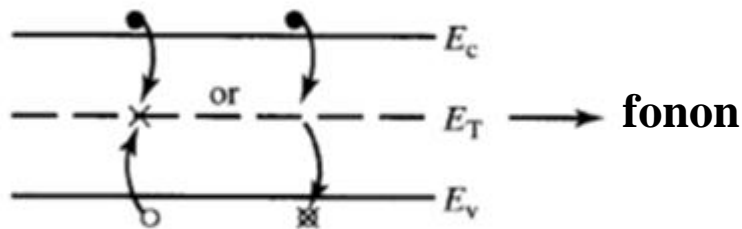
Procesy rekombinacji



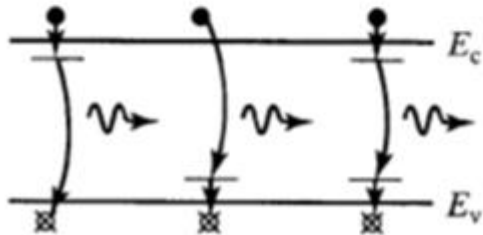
(a) Rekombinacja prosta



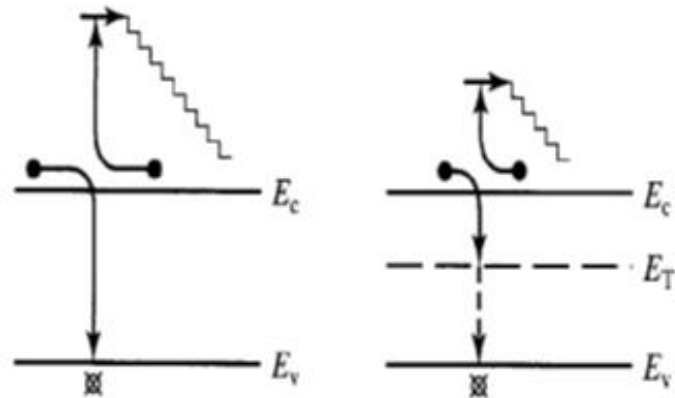
(d) Rekombinacja z udziałem ekscytonów



(b) Rekombinacja z udziałem poziomów pułapkowych



(c) Rekombinacja z udziałem płytkich poziomów domieszkowych

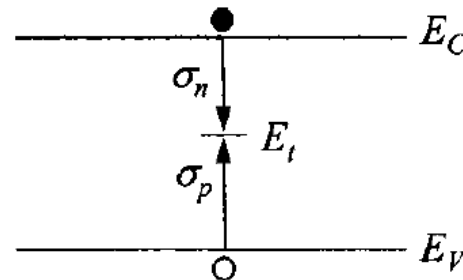
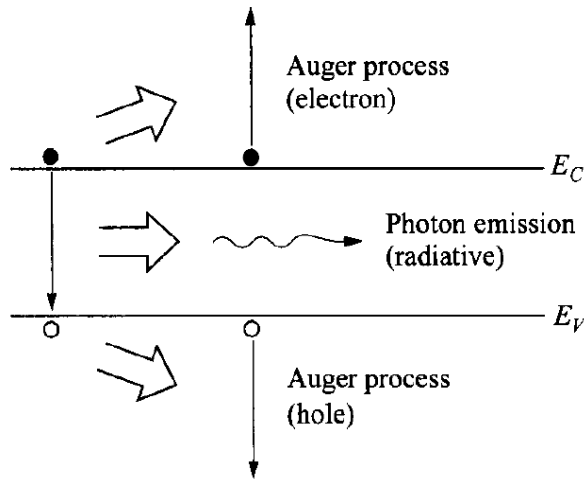


(e) Rekombinacja Augera

Rekombinacje: prosta, Augera i SRH

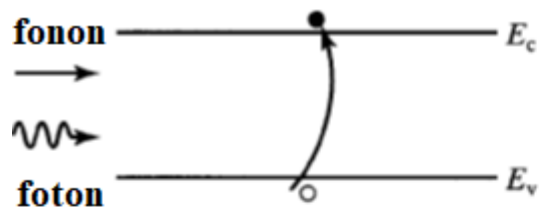
$$n_n p_n \gg n_i^2$$

- Półprzewodnik z prostą przerwą wzbronioną rekombinacja prosta
- Półprzewodnik ze skośną przerwą wzbronioną, rekombinacja Shockley'a-Reada i rekombinacja Augera

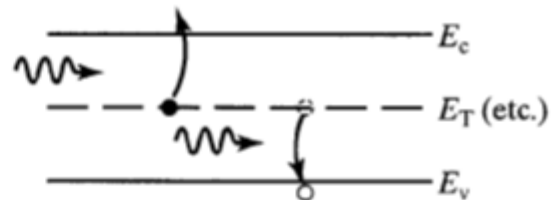


Procesy generacji

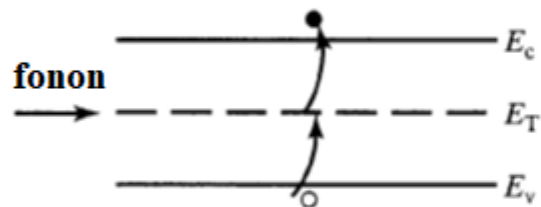
$$n_n p_n \ll n_i^2$$



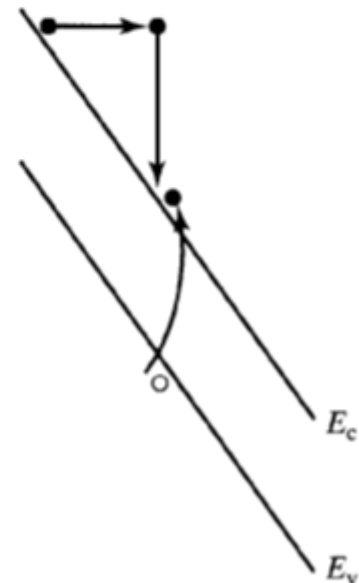
(a) generacja pasmo-pasmo



(c) Fotoemisja z centrów pułapkowych

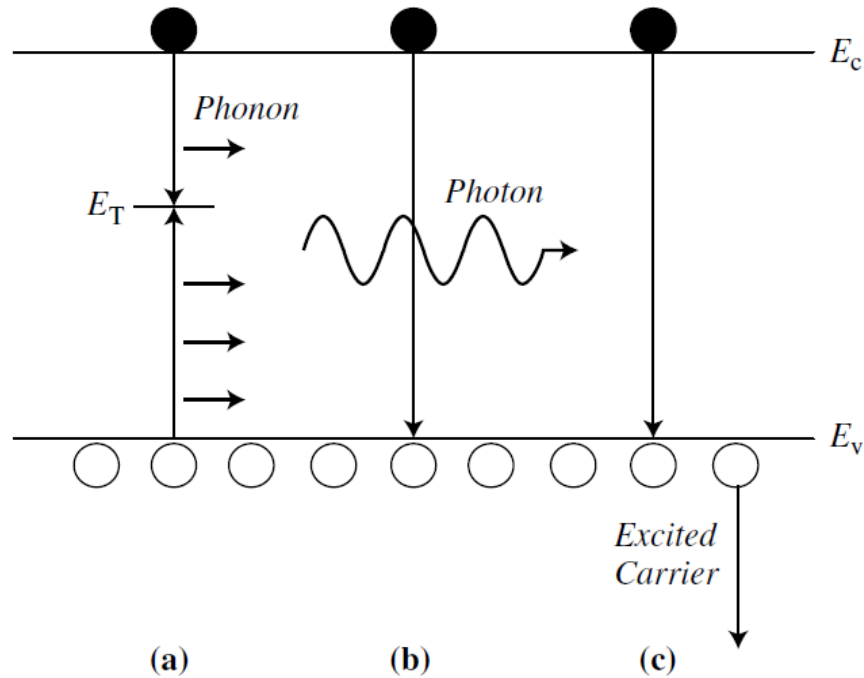


(b) generacja przez centrum pułapkowe



(d) Jonizacja zderzeniowa

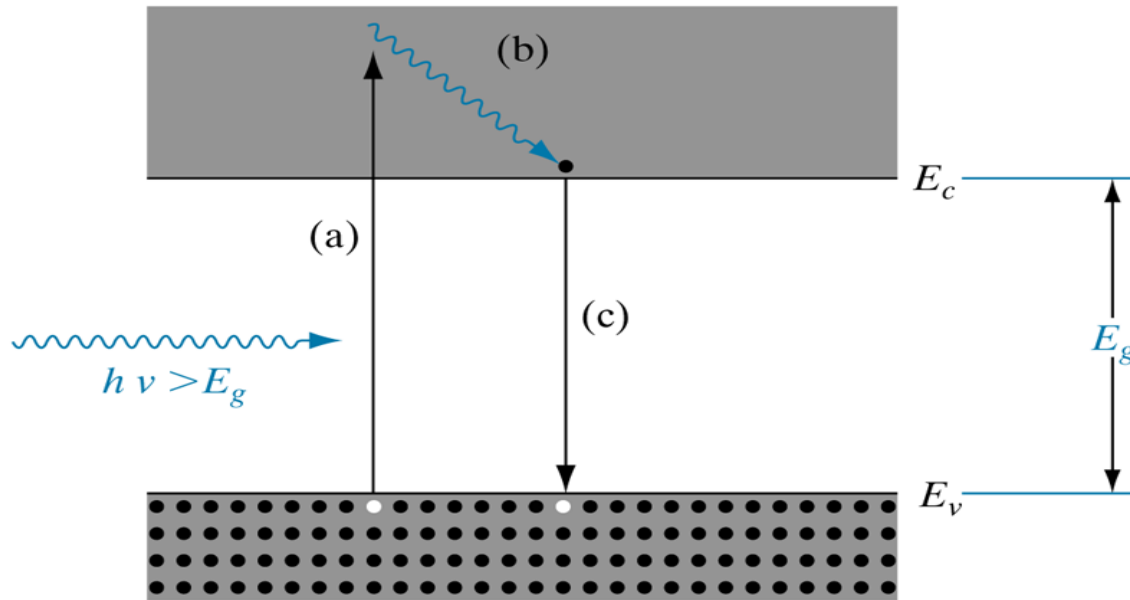
Rekombinacija



a) Shockley-Read-Hall b) Prosta c) Auger'a

$$\tau_r = \frac{1}{\tau_{SRH}^{-1} + \tau_{rad}^{-1} + \tau_{Auger}^{-1}}$$

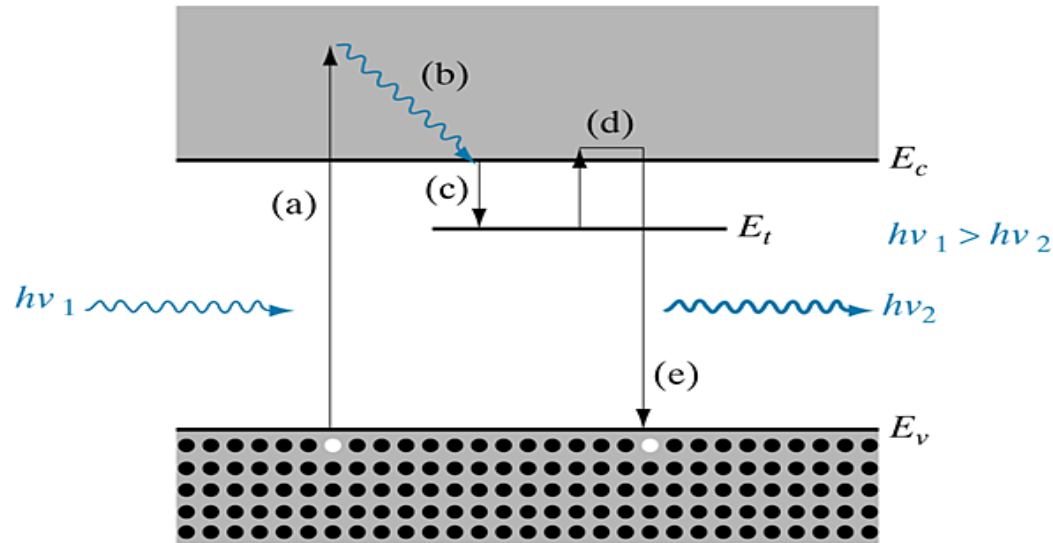
Rekombinacja prosta



Emisja światła:

- Gdy $h\nu \geq E_g$ generowana jest para elektron-dziura
- Wzbudzony elektron oddaje energię sieci
- Elektron rekombinuje z dziurą w pasmie walencyjnym

Wzbudzenie i rekombinacja z udziałem poziomu pułapkowego



a) Kreacja pary elektron-dziura,

b) elektron relaksuje do dna pasma przewodnictwa

c) elektron zostaje spułapkowany na poziom E_T i

d) ponownie wzbudzony termicznie do pasma przewodnictwa

e) rekombinacja z dziurą z pasma walencyjnego.

Proces c) i d) może być wielokrotnie powtarzany, zanim nastąpi e). Stąd proces emisji światła w fosforach (ZnS) może trwać b. długo.

Luminescencja w półprzewodnikach

W zależności od rodzaju wzbudzenia :

	[wzbudzenie]	[emisja]
- fotoluminescencja	: absorpcja fotonu	rekombinacja
- katodoluminescencja	: wysokoenerget. elektrony	rekombinacja
- elektroluminescencja	: wstrzykiwanie prądu	rekombinacja

Przejścia bezpośrednie

-Fluorescencja : szybka luminescencja (średni czas życia $\langle t \rangle = 10^{-8}$ sec)

Przejścia z udziałem poziomów pułapkowych

-Fosforescencja : wolna luminescencja ($t =$ kilka sek - min)

Rekombinacja prosta

W półprzewodniku samoistnym w stanie równowagi

$$r_i = \alpha_r n_0 p_0 = \alpha_r n_i^2 = g_i$$

Rekombinacja prosta zachodzi spontanicznie, prawdopodobieństwo, że elektron zrekombinuje z dziurą nie zależy od czasu. Szybkość zaniku nadmiarowych nośników w wyniku rekombinacji w dowolnej chwili jest proporcjonalna do liczby elektronów i dziur. Współczynnik proporcjonalności nazywa się współczynnikiem rekombinacji, α_r .

Całkowita zmiana koncentracji elektronów w pasmie przewodnictwa = szybkość generacji termicznej (g_i) - szybkość rekombinacji:

$$\frac{dn(t)}{dt} = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r n(t) p(t)$$

Rekombinacja

Załóżmy, że nadmiarowa para elektron-dziura jest kreowana w chwili $t = 0$ przez impuls światła i początkowe nadmiarowe koncentracje elektronów i dziur (Δn i Δp) są takie same. Wtedy chwilowe koncentracje nadmiarowe są też równe: $\delta n(t) = \delta p(t)$

$$\frac{dn(t)}{dt} = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r n(t)p(t) = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r [n_0 + \Delta n][p_0 + \Delta p]$$

$$\frac{d\delta n(t)}{dt} = \alpha_r n_i^2 - \alpha_r [n_0 + \delta n(t)][p_0 + \delta p(t)]$$

$$= -\alpha_r [(n_0 + p_0)\delta n(t) + \delta n^2(t)]$$

Jeśli nadmiarowe koncentracje są małe, to człon δn^2 można zaniedbać. Dla półprzewodnika typu p, $n_0 \ll p_0$ i też można zaniedbać.

$$\longrightarrow \frac{d\delta n(t)}{dt} = -\alpha_r [(n_0 + p_0)\delta n(t)] = -\alpha_r p_0 \delta n(t)$$

$$\delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_0 t} = \Delta n e^{-t/\tau_n} \quad \text{gdzie} \quad \tau_n = (\alpha_r p_0)^{-1}$$

- czas życia na rekombinację = czas życia nośników mniejszościowych.

Czas życia nośników

$$\delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_0 t} = \Delta n e^{-t/\tau_n} \quad \text{gdzie} \quad \tau_n = (\alpha_r p_0)^{-1}$$

Rozwiązanie tego równania:

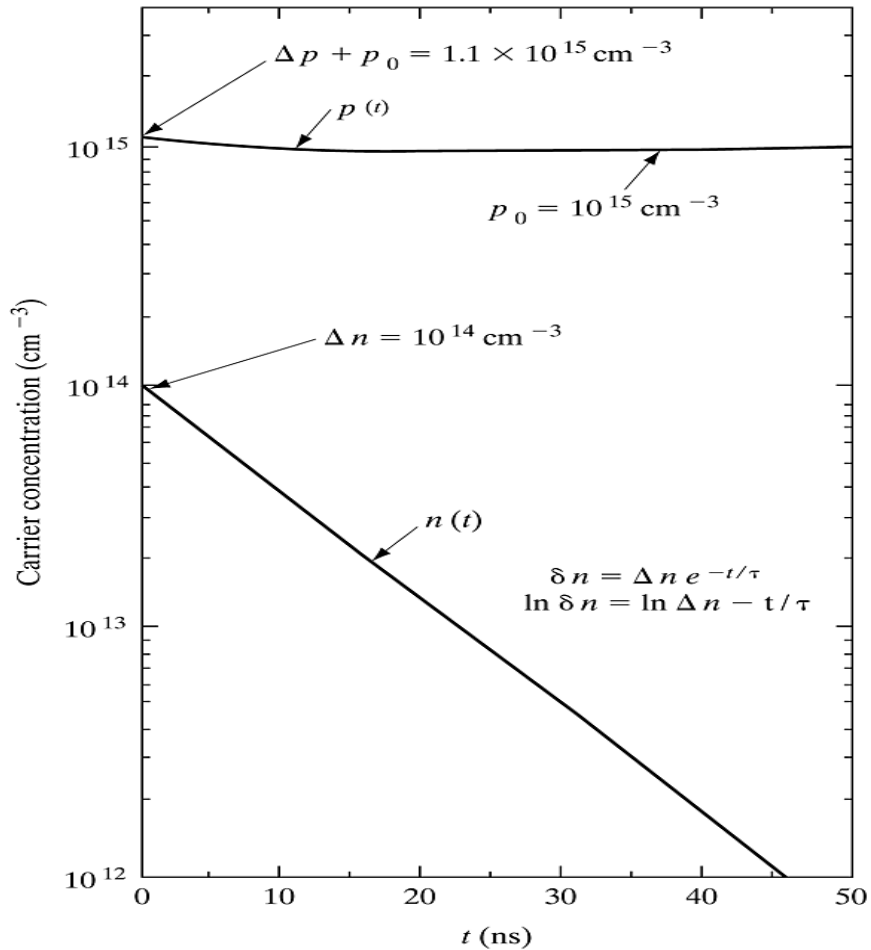
$$\delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_0 t} = \Delta n e^{-t/\tau_n} \quad (*)$$

to czas życia na rekombinację, czyli czas życia nośników mniejszościowych

Ogólne wyrażenie na czas życia na rekombinację prostą :

$$\tau_{rad} = \frac{1}{B(p_0 + n_0 + \Delta n)}$$

Przykład 1. Zanik nadmiarowych dziur i elektronów w wyniku rekombinacji



Założmy, że mamy próbkę GaAs z $N_A = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Koncentracja samoistna w GaAs jest $\sim 10^6 \text{ cm}^{-3}$, więc

$$n_0 = n_i^2 / p_0 = 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$$

czyli $p_0 \gg n_0$.

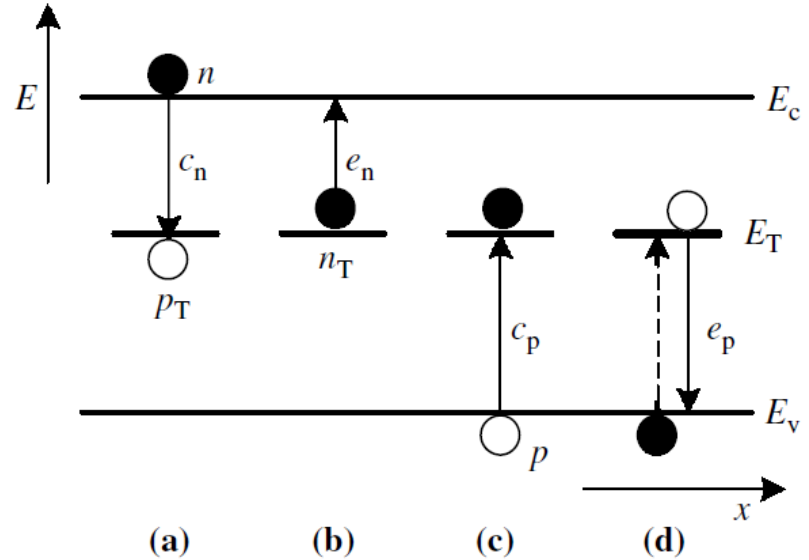
Założmy dalej, że dla $t=0$ koncentracja generowanych światłem nadmiarowych elektronów i dziur $\Delta n = \Delta p = 0.1 p_0$. Na rys. pokazano zanik nadmiarowych dziur i elektronów w wyniku rekombinacji, obliczony ze wzoru (*) przy założeniu, że $\tau = 10 \text{ ns}$. Wykładniczy zanik $\delta n(t)$ w skali półlogarytmicznej jest liniowy.

Względna zmiana koncentracji nośników mniejszościowych jest bardzo duża zaś niewielka dla nośników większościowych

Głębokie poziomy pułapkowe

Centra generacji – gdy nośników
jest mniej od koncentracji
równowagowej

Centra rekombinacji - gdy nośników
jest więcej od koncentracji
równowagowej



- a) Wychwyt elektronu; c_n - szybkość wychwytu elektronów
- b) Emisja elektronu; e_n - szybkość emisji elektronów [1/s]
- c) Wychwyt dziury; c_p - szybkość wychwytu dziur [cm^3/s]
- d) Emisja dziury; e_p - szybkość emisji dziur

Proces a) i c) – centrum rekombinacji;

Proces b) i d) – centrum generacji;

Proces a) po którym następuje proces b) lub proces c) po którym następuje proces d) - **centrum pułapkowe**.

Rekombinacja pośrednia SRH: wychwyty

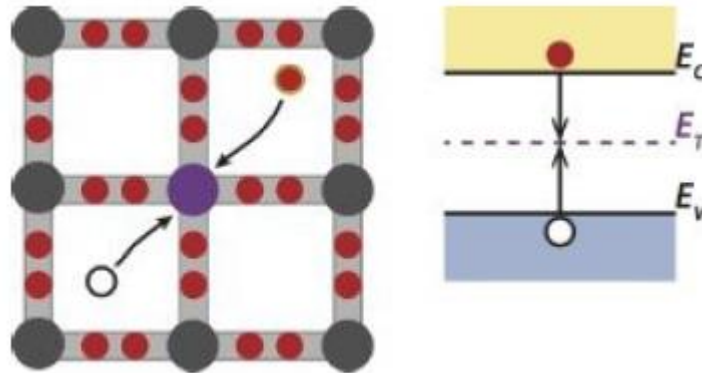
- (a) W półprzewodnikach ze skośną przerwą wzbronioną (m.in. Si i Ge) rekombinacja bezpośrednia jest b. mało prawdopodobna.
- (b) Najczęściej zachodzi rekombinacja poprzez centra rekombinacyjne i z udziałem fononów.
- (c) Domieszka lub defekt zachowują się jak centrum rekombinacji, jeśli po przejściu nośnika jednego typu wychwytyją nośnik przeciwnego typu, co w efekcie prowadzi do anihilacji pary elektron – dziura [EHP].
- (d) Czas życia dla takiego procesu jest bardziej skomplikowany, bo czas życia na wychwyty każdego rodzaju nośnika jest inny. Często rekombinacja opóźnia się, bo wychwycony nośnik jest termicznie wzbudzany do swojego pasma zanim nastąpi wychwyty nośnika drugiego typu.
- (e) Kiedy nośnik zostanie wychwycony a następnie wzbudzony ponownie termicznie zanim zostanie wychwycony następny nośnik, to taki proces nazywa się chwilowym pułapkowaniem a odpowiednie centrum (defekt, domieszka) nazywane jest centrum pułapkowym.

Rekombinacja Shockley-Read-Hall

Rekombinacja przez stany pułapkowe, które mogą z równym prawdopodobieństwem pułapkować elektron i dziurę

$$c_{n,p} = \sigma_{n,p} v_{th}$$

$$v_{th} = \sqrt{3kT/m_{n,p}^*}$$



Dla $c_n = c_p$

$$R_{SRH} = v_{th} \sigma N_T \frac{np - n_i^2}{n + p + 2n_i \cosh\left(\frac{E_T - E_{Fi}}{k_B T}\right)}$$

$$R_{SRH} = \frac{\Delta p}{\tau_p} \quad \dots n\text{-typ}$$

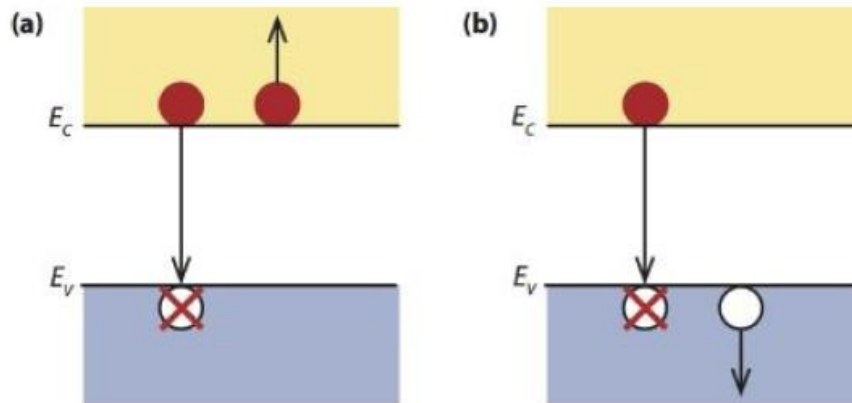
$$R_{SRH} = \frac{\Delta n}{\tau_n} \quad \dots p\text{-typ}$$

$$\tau_{p,SRH} = \frac{1}{c_p N_T}$$

$$\tau_{n,SRH} = \frac{1}{c_n N_T}$$

Rekombinacja Augera

Podobnie jak w przypadku rekombinacji prostej, elektron przechodzi z pasma przewodnictwa do pasma walencyjnego, ale nadmiar energii przekazuje innemu nośnikowi (elektronowi/dziurze), który relaksuje termicznie do dna pasma przewodnictwa/ wierzchołka pasma walencyjnego.



Rekombinacja Augera odgrywa rolę, gdy koncentracja nośników jest duża. Rekombinacja Augera dominuje w półprzewodnikach ze skośną przerwą wzbronioną i gdy przerwa wzbroniona jest mała.

$$R_{eeh} = C_n n^2 p,$$

$$R_{ehh} = C_p n p^2,$$

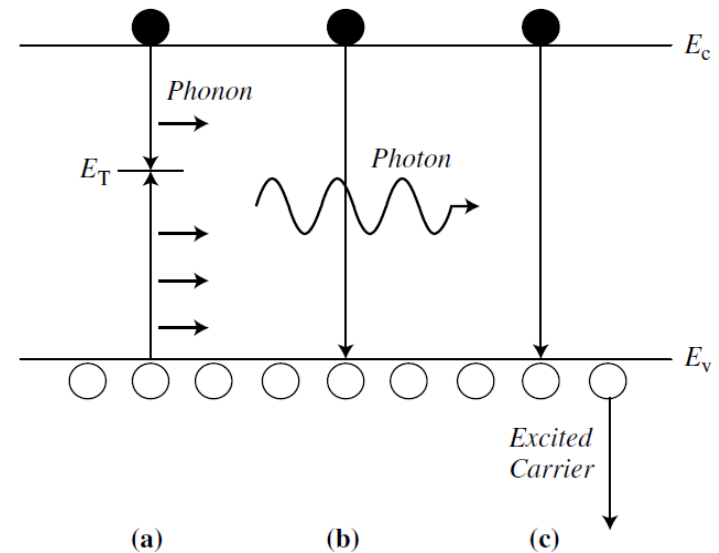
Rekombinacja – czasy życia

$$\tau_{SRH} = \frac{\tau_p(n_o + n_1 + \Delta n) + \tau_n(p_o + p_1 + \Delta p)}{p_o + n_o + \Delta n}$$

$$n_1 = n_i e^{(E_T - E_i)/kT}$$

$$p_1 = n_i e^{(E_i - E_T)/kT}$$

$$\tau_{rad} = \frac{1}{B(p_o + n_o + \Delta n)}$$



$$\tau_{Auger} = \frac{1}{C_p(p_o^2 + 2p_o\Delta n + \Delta n^2) + C_n(n_o^2 + 2n_o\Delta n + \Delta n^2)}$$

Generacja nośników w stanie stacjonarnym

W stanie równowagi szybkość generacji termicznej EHP $g(T) = g_i$, jest równoważona przez szybkość rekombinacji, tak, że równowagowe koncentracje elektronów n_0 i dziur p_0 nie zmieniają się :

$$g(T) = \alpha_r n_i^2 = \alpha_r n_0 p_0$$

Tu generacja może być z poziomów defektów i pasmo-pasmo.

Po oświetleniu próbki stałym strumieniem światła pojawi się generacja optyczna (g_{op}) oprócz generacji termicznej. Koncentracje nośników n i p wzrosną.

Nowa równowaga między procesami rekombinacji i generacji może być zapisana przy pomocy koncentracji równowagowych (n_0 i p_0) i odchyłek od równowagowych wartości (δn i δp):

$$g(T) + g_{op} = \alpha_r np = \alpha_r (n_0 + \delta n)(p_0 + \delta p)$$

Generacja nośników w stanie stacjonarnym

$$g(T) + g_{op} = \alpha_r np = \alpha_r (n_0 + \delta n)(p_0 + \delta p)$$

W stanie stacjonarnym, bez pułapkowania: $\delta n = \delta p$ 

$$g(T) + g_{op} = \alpha_r n_0 p_0 + \alpha_r [(n_0 + p_0)\delta n + \delta n^2]$$

$$g(T) = \alpha_r n_i^2 = \alpha_r n_0 p_0 \quad \Rightarrow \quad g_{op} = \alpha_r [(n_0 + p_0)\delta n + \delta n^2]$$

Dla niskiego poziomu pobudzenia optycznego δn^2 można zaniedbać,

$$g_{op} = \alpha_r (n_0 + p_0)\delta n = \frac{\delta n}{\tau_n}$$

Nadmiarowe koncentracje :

$$\delta n = \delta p = g_{op} \tau_n$$

Jeśli nie ma pułapkowania:

$$\tau_n = \tau_p$$

Fotoprzewodnictwo

- **Efekty rekombinacji i pułapkowania można mierzyć metodą zaniku fotoprzewodnictwa. Obsadzenie nadmiarowymi elektronami i dziurami zanika ze stałą czasową charakterystyczną dla danego procesu rekombinacji. Przewodnictwo podczas zaniku jest dane wzorem :**

$$\delta\sigma(t) = q(\mu_n + \mu_p)\delta n(t)$$

$$\delta n(t) = \Delta n e^{-t/\tau_n}$$

- **Zależność czasowa koncentracji nośników może być monitorowana poprzez zmianę oporności próbki w funkcji czasu.**

Półprzewodnik w polu elektrycznym

$$F = -\frac{dE_p}{dx}$$

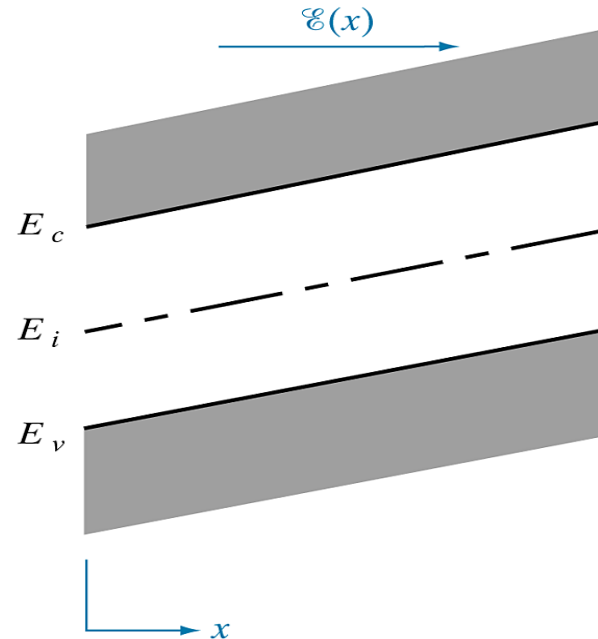
$$-e\varepsilon(x) = -(-e)\frac{dV}{dx}$$

$$\varepsilon(x) = -\frac{dV}{dx}$$

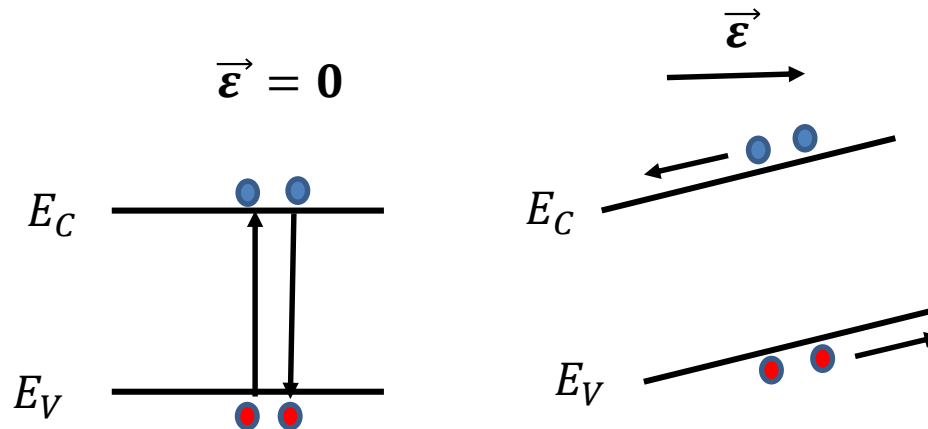
$$\varepsilon(x) = \text{const} = c \rightarrow$$

$$V = -cx \rightarrow$$

$$E_p = cex$$

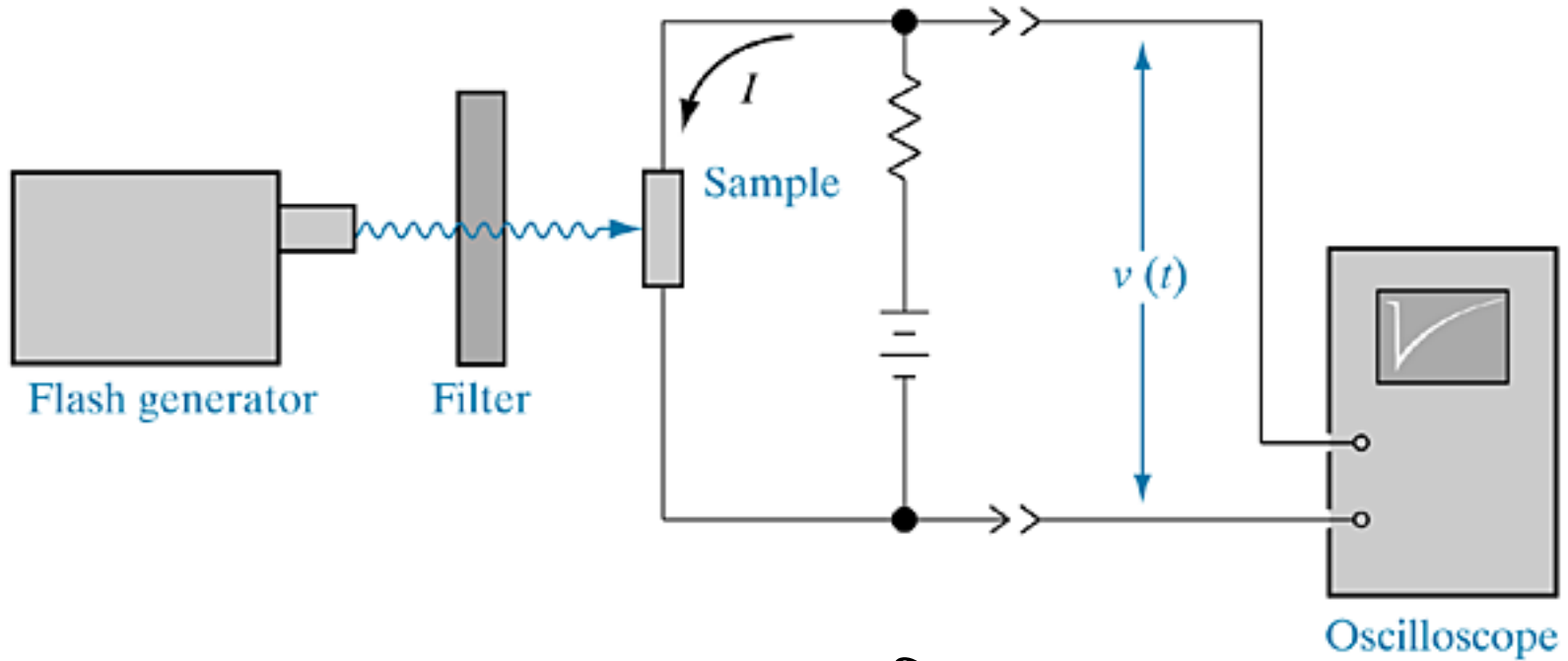


Półprzewodnik w polu elektrycznym



Efekt fotoprzewodnictwa jest możliwy po spolaryzowaniu półprzewodnika. Wówczas pary elektron-dziura wygenerowane światłem zostaną rozseparowane. Elektrony zaczną się poruszać w stronę potencjału dodatniego a dziury w stronę potencjału ujemnego – zaczną płynąć prąd. W przeciwnym razie swobodne nośniki wygenerowane światłem zrekombinują, tzn. elektron wróci do pasma walencyjnego a nadmiar energii zostanie wypromieniowany w postaci ciepła. Proces rekombinacji następuje bardzo szybko, po czasie rzędu 10^{-8} s.

Pomiar zaniku fotoprzewodnictwa



$$\delta n = \frac{\delta \sigma}{q(\mu_n + \mu_p)}$$

$$\delta n(t) = \Delta n e^{-t/\tau_n}$$

Zadania

1. W próbce Si typu n oświetlonej impulsem światła w chwili $t=0$ generowanych jest $4 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ par elektron-dziura. Koncentracja równowagowa elektronów w tej próbce wynosi $n_0 = 2 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Czas życia $\tau_n = \tau_p = 5 \mu\text{s}$.

a) Oblicz współczynnik rekombinacji α_r

b) Oblicz nadmiarową koncentrację elektronów i dziur gdy ta próbka jest oświetlana stałym strumieniem światła, gdzie szybkość generacji optycznej $g_{op} = 10^{19} \text{ cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$, zakładając taki sam współczynnik rekombinacji.

Odp. a) $10^{-10} \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$ b) $5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ wskazówka: nadmiarowa koncentracja nośników jest duża, w równaniu na szybkość generacji optycznej należy uwzględnić człon $(\delta n)^2$.